# レーザー分光法によるナノスケール物性計測

丸 山 茂 夫 ( 東 京 大 学 ), 千 足 昇 平 ( 東 京 理 科 大 学 )

#### 1. はじめに

ナノサイズの構造を持つ物質の中で単層カーボンナノチューブ(single-walled carbon nanotube, SWNT)は、今日最も注目を集めている材料の一つである.現在、その合成方法や物性の解明といった基礎研究に加えて、応用に向けた研究も多くの分野で進められている.いずれの研究においてもSWNTの直径が1~2 nmと小さいため、その分析・評価技術は極めて重要である.ここでは、SWNTの分析に広く用いられている共鳴ラマン散乱分光法を紹介する.

# 2. 単層カーボンナノチューブとは

SWNT は 図 1(A)に示 すよう な, 一 枚 の グラファイトのシー ト ( グラフェン ) を 円 筒 状 に 丸 め た 構 造 を 持 つ , 直 径 数 nm, 長 さ が 数 µm か ら 数 mm と 非 常 に ア ス ペク ト 比 の 高 い 物 質 で あ る . 図 1(B)に グ ラ フェン の 6 員 環 構 造 を 示 す . グ ラ フェン の 丸 め 方 は 1 つ の ベ ク ト ル ( C<sub>h</sub>) で 決 ま り , 2 つ の 基 本 格 子 ベ ク ト ル a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub> を 用 い て C<sub>h</sub>=na<sub>1</sub>+ma<sub>2</sub> と 表 現 さ れ る . こ の 2 つ の 整 数 (n, m)を カ イ ラ ル 指 数 と 呼 び , カ イ ラ ル 指 数 に よ っ て SWNT の 幾 何 構 造 ( 直 径 な ど ) は 一 意 的 に 決 ま る <sup>(1)</sup>. アスペクト比の非常に大きい SWNT は, 1 次元物質と見な せ,このことによりバン・ホーブ特異点と呼ばれる鋭いピー ク構造(発散)を有する電子構造を持つことが知られている. その電子構造はカイラリティによって変化し,そのピーク間 のエネルギー(遷移エネルギー)に対応する光を吸収したり, 発光したりすることになる.

グラファイトは金属的な電気伝導を示すが、SWNTの電気 伝導特性はそのカイラリティによって変化する.カイラル指 数の(n-m)の値が 3 の倍数の時は金属的、それ以外では半導 体的な電気伝導性を示すことが知られている<sup>(1)</sup>.これは、 SWNT が円筒構造をとることにより、SWNT の電子波動関数 に円周方向の周期境界条件が課されるために現れる興味深 い SWNT物性である.

## 3. SWNTのラマン散乱スペクトル

SWNT は ナ ノ ス ケ ー ル の 物 質 で あ る た め , 光 学 顕 微 鏡 に よ る 観 察 は 困 難 で あ る . そ の た め ナ ノ メ ー ト ル や オ ン グ ス ト ロ ー ム オ ー ダ ー の 平 面 分 解 能 を 持 つ 走 査 型 電 子 顕 微 鏡 (scanning electron microscope, SEM), 透 過 型 電 子 顕 微 鏡 (transmission electron microscope, TEM) ま た は 走 査 型 プ ロ ー ブ 顕 微 鏡 (scanning probe microscope, SPM) な ど が 観 察 に 用 い ら れ る . こ れ ら に 加 え , SWNT サ ン プ ル の 分 光 分 析 手 法 と し て レ ー ザ ー を 用 い た 共 鳴 ラ マ ン 散 乱 分 光 法 や フ ォ ト ル ミ ネ ッ セ ン ス 分 光 が よ く 用 い ら れ る .

物質に光を照射した際,吸収された光は物質と相互作用を

起こす.相互作用として光が物質の格子振動とエネルギーの 授受をし,入射光とは異なるエネルギー(波長)の光が散乱 される現象をラマン散乱と呼ぶ.特に,入射光が格子振動に エネルギーを与え低いエネルギーの散乱光が生じる場合を ストークス散乱,逆に格子振動からエネルギーを受け取る場 合をアンチ-ストークス散乱と呼び,また全くエネルギーの やり取りをせず入射光と同じエネルギーの光を散乱する場 合をレイリー散乱と呼ぶ.励起光とラマン散乱光のエネルギ ー差が振動のエネルギーに対応し,振動エネルギーは物質の 構造(原子や結合の種類)によって決まることから,ラマン 散乱スペクトルから物質の格子構造や組成を知ることがで きる. 一般にラマン散乱測定には,可視光領域のレーザー光 を励起光として用いることが多い.またラマンスペクトルは 励起光と散乱光との波数の差(ラマンシフト, cm<sup>-1</sup>)を横軸

SWNT の 典型的な ラマンスペクトル を 図 2 に示す. SWNT の ラマンスペクトルには 3 つの特徴的なピークが現れる. 1590 cm<sup>-1</sup>付近の G-band, 1350 cm<sup>-1</sup>付近の D-band, そして 100 から 300 cm<sup>-1</sup>の領域の radial breathing mode (RBM) ピ ークである. G-band は炭素の 6 員環構造における振動に起 因 するため, グラファイトなど多くのカーボン材料にも見ら れるピークである. SWNT の場合, 軸方向と円周方向の振動 のエネルギーがが若干異なるために,G-bandのピークは, G + ピークと G<sup>-</sup>ピークに分裂するとともに,金属性 SWNTの強 い 電子格子相互作用によるファノピーク (BWF, Breit-Wigner-Fano とも呼ばれる) なども現れる. D-band は グラファイトの 6 員環構造の欠陥に由来するピークである. その為, グラファイト構造の結晶性を D-band 強度から見積 もることができ, SWNTの場合も G-band と D-bandの強度比 (G/D 比) からその結晶性や, 不純物質(アモルファスカー ボンや結晶性の低いカーボンファイバー,多層カーボンナノ チューブなど)の有無を議論することが可能である. 図 2(B) に示すように 100 から 300 cm<sup>-1</sup> あたりの低波数領域には, SWNT 特有である RBM ピークが出現する. この RBM とは, SWNT の直径が一様に伸縮する振動モードで, その振動数は 直径におおよそ反比例することが知られている. その為, RBM ピークのラマンシフトからサンプル中の SWNT の直径 分布を見積もることが可能である.

入射光やラマン散乱光のエネルギーが,物質の吸収遷移エ ネルギーに近い場合共鳴効果が生じ、ラマン散乱光強度が強 くなる.これを共鳴ラマン散乱効果と言い,共鳴ラマン散乱 効果によって通常のラマン散乱光は 10<sup>4</sup> から 10<sup>5</sup> 倍にも増強 される.さらに SWNT はカイラリティによって遷移エネルギ ーが異なることから,用いる励起光によって共鳴するナノチ ューブが変化し,同一サンブルでもそのスペクトルは図 2(A, B)にあるように,励起光の波長によって G-band および RBM ピークは異なる.特に図 2(B)にあるように RBM ピークは励 起光によって大きく変化する.励起光のエネルギーと共鳴す るカイラリティとの関係をまとめたものを Kataura ブロット <sup>(1)</sup>と呼び,この Kataura プロットを用いることで,測定され た RBM ピークからサンプル中に含まれるカイラリティを求めることが可能である.

## 3. ラマンスペクトルの温度依存性

物質の温度が上昇すると原子の熱振動の振幅が大きくな り , そ の 結 果 結 合 の 振 動 数 が 低 下 す る た め , ラ マ ン シ フ ト ( ラ マンスペクトルのピーク中心値)は低波数側に移動する.ま た 同 時 に ラ マ ン ピ ー ク の ピ ー ク 幅 が 増 加 す る . 図 3 に SWNT の G-band の ラ マ ン シ フ ト の 温 度 依 存 性 を 示 す . 測 定 は 真 空 中 に て 低 温 (4 K) か ら 高 温 (1000 K) の 温 度 範 囲 で 行 っ た ものである (2). 4 種類の異なる生成法によって生成した SWNT に対し測定を行い,励起光は 3 つの波長(488.0, 514.5 及び 632.8 nm) を用いている. SWNTの G-band のラマンシ フトは生成方法や生成条件によって若干の違いが見られる が, その温度依存性はほぼ同一であることが図3から分かる. また高温になればなるほど、温度に対するラマンシフトの変 化量が大きくなる. この結果より, G-band のラマンシフト の変化量を計測することでSWNT温度を求めることができる. SWNT は 大 気 中 で は 約 800 K ま で 酸 化 す る こ と な く 安 定 し て 存在し, 真空中では 1000 K 以上の高温まで安定な物質であ る. 更に, 非常に強い共鳴 ラマン 散乱 効果 に よ り 1 本 の SWNT からでも十分ラマンスペクトルが計測できる. 例えば SWNT を 温 度 計 測 対 象 面 に 塗 布 し , そ の G-band の ラ マ ン シ フ ト を 測定することで表面温度を測定することができる.また、励 起 レ ー ザ ー の ス ポ ッ ト 径 は 通 常 数 μm で あ る が , SWNT を 測

定 面 に 局 所 的 に 分 布 さ せ る こ と で , 微 小 領 域 の み の 温 度 を 計 測 す る こ と も 可 能 で あ る .

#### 4. その場ラマン測定技術

SWNT の生成法として, レーザーオーブン法, アーク放電 法 お よ び 化 学 気 相 堆 積 法 (CVD, chemical vapor deposition)な どが挙げられる. いずれの生成法でも, 直径数 nm の金属微 粒子の触媒効果により分解された炭素原子からSWNTが構成 される. 特に CVD 法はアルコールを炭素源として用いるこ (アルコール触媒 CVD 法<sup>(3)</sup>) で比較的穏やかな生成条件 と で高品質のSWNTが生成可能であり、現在最も注目を集めて いる生成法である. しかし, 依然として SWNT の成長メカニ ズムには不明な点が多いため,成長メカニズムを解明し,よ り高度な構造制御を可能にする生成技術を開発していくこ とが, 今後の更なる SWNTのデバイス応用に必要である. ここでは SWNT 成長メカニズムの解明に向け, サンプルの 温 度 や 雰 囲 気 ガ ス ( ま た は 真 空 ) を 制 御 で き る 環 境 制 御 型 原 子 間 力 顕 微 鏡 ( atomic force microscope, AFM) に ラ マ ン 散 乱 分光システムを組み合わせた実験装置内<sup>(4)</sup>で, SWNTを生成 さ せ た 実 験 を 紹 介 す る<sup>(5)</sup>. SWNT の 生 成 は , シ リ コ ン 基 板 表 面 に 分 散 し た Co/Mo 微 粒 子 を 触 媒 と し , エ タ ノ ー ル を 炭 素 源 としたアルコール触媒 CVD 法を行う. 実験装置を図 4 に示 す. チャンバー内を真空にし, AFM 試料台上のサンプル温度 を上方からのレーザー照射によって制御する.その後、チャ ンバーにエタノールガスを導入し SWNT 生成を行う.図 5(A) にこの CVD プロセスにおけるその場ラマンスペクトルを示 す. 測定は 1 秒毎に行っている.スペクトル (a)は真空中で 加熱したときのサンプルから得られたもので,500 cm<sup>-1</sup>の鋭 いビーク及び 950 cm<sup>-1</sup>の弱いビークは基板のシリコンから のラマン散乱スペクトルである.シリコンビークにも G-band と同様な温度依存性があり<sup>(6)</sup>,ラマンシフトからこの時のシ リコン基板温度が 830 ℃であることが分かる.この後,チ ヤンバー内にエタノールガス (1.0 Torr)を導入し,その 2 分後のスペクトルがスペクトル (b)である.1560 cm<sup>-1</sup>付近に 弱い G-bandが出現していることが分かり,時間と伴にその 強度が増加していく(スペクトル (c-e)).G-bandのラマンシ フトの温度変化量を考えると,この時の SWNT温度も基板と ほぼ同温度になっていることが分かる.

CVD プロセス全体における, その場ラマンスペクトルの G-band とシリコンピークの強度, およびシリコンのラマン シフトから計算した基板温度の時間変化を図 5(B)に示す.基 板温度(c)は非常に安定し, 測定開始 1 分後の温度低下はチ ヤンバー内へのエタノールガス導入によるものである.シリ コンピーク強度(b)は全く変化しないのに対し, G-band(a)は エタノールガス導入後約 1 分後に出現し, 初期は急激な強度 増加が見られたが,徐々に増加が小さくなりエタノール導入 6~7 分後には殆ど一定値を取る. この G-band強度の時間変 化は, SWNTの成長と考えることができ, 金属触媒はエタノ ールガスと接触してしばらくした後 SWNTの生成を始めると いう待機時間(インキュベーションタイム)があることが明 らかとなる.また SWNTの成長は時間とともにその成長速度が遅くなりやがてその成長が停止するという,触媒に活性の寿命があることも分かる.

## 5. まとめ

ラマン散乱分光法は SWNTの分析において非常に強力な分析 手法である. SWNTの結晶性や純度, 直径分布が分かるだけでなく, SWNTの構造を決定するカイラリティも求めることが可能である. 更に, その温度依存性から SWNT温度を計測することや, その場測定を行うことにより SWNTの成長の時間変化を追うことも可能である.

(1)

Saito R, Dresselhaus G, Dresselhaus MS, Physical Properties of Carbon Nanotubes, (1998), Imperial College Press, London.

(2)

Chiashi S, Murakami Y, Miyauchi Y, Maruyama S, Temperature Measurements of Single-walled Carbon Nanotubes by Raman Scattering, *Thermal Science & Engineering*, **13** (4) (2005), 71-72.

#### (3)

Maruyama S, Kojima R, Miyauchi Y, Chiashi S, Kohno M, Low-temperature Synthesis of High-purity Single-walled Carbon Nanotubes from Alcohol, *Chemical Physics Letters*, **360** (2002), 229-234.

# (4)

Chiashi S, Murakami Y, Miyauchi Y, Maruyama S, Cold Wall CVD Generation of Single-walled Carbon Nanotubes and In Situ Raman Scattering Measurements of the Growth Stage, *Chemical Physics Letters*, **386** (2004), 89-94.

(5) Chiashi S, Kohno M, Takata Y, Maruyama S, Localized

Synthesis of Single-walled Carbon Nanotubes on Silicon Substrates by a Laser Heating Catalytic CVD, Journal of Physics: Conference Series, **59** (2007), 155-158.

(6)

Balkanski M, Wallis RF, Haro E, Anharmonic Effects in Light Scattering Due to Optical Photons in Silicon, *Physical Review B*, **28**(4) (1983), 1928–1934. Figures

図 1(A) カイラリティ(8,5)SWNTの構造. (B)グラフェンの 6員環構造.

図 2 SWNT のラマンスペクトル. (A)G-band と(B)RBM ピーク.

図 3 G-band ピーク 中心 位置の温度依存性.

図 4 ラマン 散 乱 スペクトル が 同 時 測 定 可 能 な 環 境 制 御 型 原 子 間 力 顕 微 鏡 .

図 5 アルコール 触媒 CVD 中における (A)その場ラマン散乱 スペクトルと (B)G-band, シリコンピークの強度および基板 温度の時間変化.















図 4

